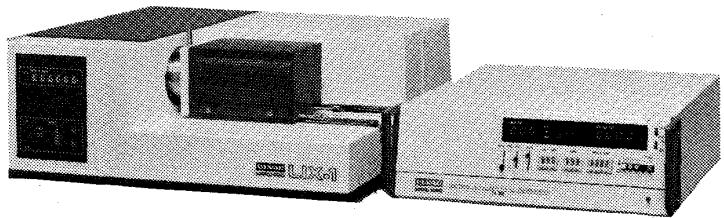


新素材の熱物性評価のための 最先端熱測定機器。



低膨張材料などの
精密熱膨張測定に

レーザ熱膨張計

LIX-1

- 分解能20ナノメータ
- 試料の成形容易
- 低膨張材料(カーボン、アンバ
ー、石英ガラスなど)の絶対熱
膨張測定に

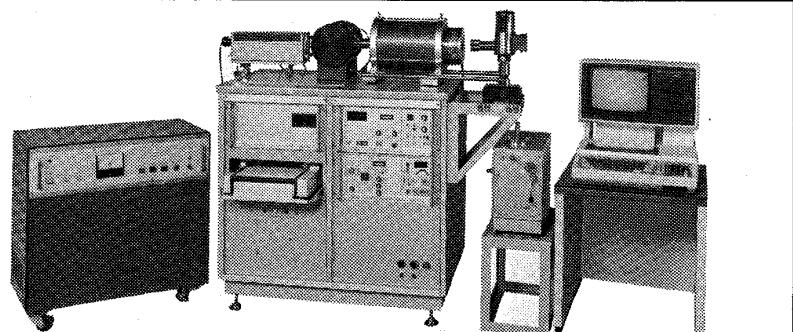


神奈川工業技術大賞受賞

多層薄膜の熱伝導評価に
光交流法熱定数測定装置

PIT-1

- ごく薄い材料、多層膜の熱伝導率、熱拡散率、比熱測定に
- 半導体基板、ダイヤモンド薄膜、セラミック薄板、アモーファス金属、高分子フィルムなどの伝熱特性評価に最適。



多様化する測定ニーズに
対応するトータルシステム

レーザ熱定数測定システム

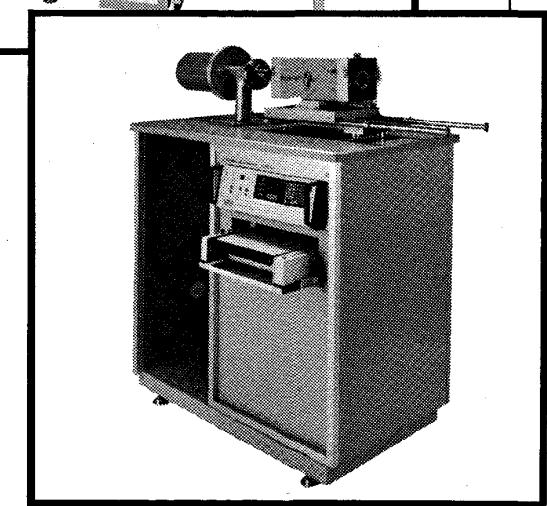
TCシリーズ

- セラミックス、金属などの固体試料から高温融体まで、幅広い材料の熱伝導率、熱拡散率、比熱測定に。

使いやすさと信頼性を追求 高温横型精密熱膨張計

DL-7000Y

- 試料系が水平のため、長い試料や不均質な材料の熱膨張測定に最適。
- セラミックスの焼結開始温度、収縮量、雰囲気による焼結率の相違、バインダの影響などが手軽に測定できます。



● カタログ、技術資料をご請求ください。

ULVAC SINKU-RIKO

真空理工株式会社

AE事業部

本社・営業部／〒226 横浜市緑区白山町300 ☎(045) 931-2285~7
大阪営業所／〒530 大阪市北区梅田1-11-4-2100 大阪駅前第4ビル
☎(06) 344-0325(代)

昭和六十二年二月二十五日発行
印刷刷行
(毎月一回)
編集兼发行人
東京都千代田区板橋区大手町一九四経團連会館
倉沢下直則亭

会員の購読料は
会員に含む